超伝導加速空洞ダンベルの非接触形状測定

DEVELOPMENT OF NON-CONTACT 3D MEASUREMENT SYSTEM FOR DUMBBELL OF ACCELERATOR CAVITIES

江並和宏 #, A), 山中将 A)

Kazuhiro Enami ^{#, A)}, Yamanaka Masashi ^{A)}

^{A)} KEK, High Energy Accelerator Research Organization

Abstract

We strive to develop a 3D coordinate measuring machine, which can measure the shape of parts of accelerator cavity with without contact and rapidly. Currently, the ILC (International Linear Collider) project is progressing through international collaboration. The major goal of ILC is to produce and investigate Higgs bosons. ILC consists of two linear accelerators facing each other, and will hurl some 10 billion electrons and positrons toward each other at nearly the speed of light. The cavity is an important component to accelerate particles to near light speed. A cavity's inner 3D shape influences the accelerating performance. Therefore, it is important to measure the shape of the parts of a cavity. We are developing a highly accurate and non-contact shape measuring machine using triangulation method.

1. 緒言

現在, KEK の CFF (Cavity Fabrication Facility, 空 洞製造技術開発施設)では, ILC 用超伝導加速空洞 の開発をおこなっている.

電子・陽電子を加速するためにはFig.1に示す形状の加速空洞を使用する.加速管の加速勾配などの性能は,空洞内部の形状によって左右される.全体形状の変化や,クラック・突起部の発生は加速勾配の悪化を招く.

現在開発中の加速空洞の作製方法を以下に示す. まず,底の抜けたお椀状のハーフセルをニオブ板か らプレス成形する(Fig.2). ついで,アイリス部(お 椀の底)同士を電子ビーム溶接してダンベル形状を 作成する(Fig.3),最後にダンベルの赤道部同士を溶 接し,両端のエンドグループ等を溶接して加速空洞 とする.基本部品となるハーフセルを設計値通りの 形状を均一にプレス成形することは困難である.こ れは,材料コストのためプレス時の"みみ"を大き く取ることは困難なことや,その物性や異方性に起 因する.また,ダンベル等の溶接によりセルには歪 みが発生する.こうした状況から,大量生産におい てはプレス時等の品質管理が重要になる.この時, CMM で全数測定することは以下の点で現実的では ない.

・接触による傷がつく

・測定用セッティングの手間がかかる

・測定時間がかかる

・ジグによる変形が考えられる.

そこで、本研究では、ハーフセル・ダンベルと いった加速管部品の非接触三次元形状測定装置の開 発を目指す.



Figure 1 Accelerating cavity





enami@post.kek.jp



Figure 3 Deformation in process

2. 測定機の仕様と測定原理の決定

目標とする測定機に求める条件を以下に示す

- 非接触で測定する.
- 測定が容易であり、専門の人間を必要としない.
- 測定時間が短い.
- 測定用セッティングが容易である.
- ジグによる固定の必要がない.

そこで, ラインレーザを用いた三角法による形状 測定を採用し,現在別途開発中の内面形状測定装置 の知見を応用することとした.

3. 測定機の構成

Fig.4 に開発した測定装置を示す.測定ヘッドは レーザユニットとカメラからなり、ラインレーザに そった 2 次元形状測定が可能である.ラインレーザ として、360°方向に照射可能なリングレーザを採 用した.これは円錐ミラーを用いてリング状にレー ザを照射するものである.これにより、回転楕円体 に近い測定面への均一な光量での照射が可能になる. また、測定ヘッド回転軸上にレーザを当てることが できるため、レーザのアライメントがしやすい利点 もある.

形状測定には乱反射成分を利用してすることとす る.測定される表面は、加速空洞製造の工程として、 化学研磨を行うため、粗面から準鏡面と幅がある. 化学研磨後も、弱くはなるが乱反射成分は帰ってく るため、これを用いることとした.

この測定ヘッドを回転させることで3次元測定を おこなう.現状ではラインレーザの片側だけの測定 のため、1回の測定にほぼ1回転が必要になるが、 最終的にはカメラを増設して両側を同時測定出来る ようにする.これにより半回転で1ハーフセル測定 出来るようになる.測定ヘッド下部はセルの上端と 干渉しない構成になっているため、横から滑らせて セット可能である.これにより、プレスしたハーフ セルをその場で容易に検査することが可能となる.



Figure 4 Measuring system

4. 測定手順

本測定機の実験手順を以下に示す.まず,ハーフ セルを設置し,測定ヘッドを回転させながら単位角 度毎に画像を取得する.このとき,セルをジグ等で がっちり固定する必要はない.

カメラで取得した原画像から、中心線検出をおこ ない、次いでレーザ切断面上の2次元座標に変換す る.これを各角度においておこなうことで3次元形 状を測定する.本装置でハーフセルの測定実験を 行った.測定時の取得映像をFig.5、構成した2次元 断面をFig.6に示す.2次元断面データの色はZ座標 (高さ)を示している.また、Fig.7に1断面の測定 結果とその設計形状からの誤差を示す.X方向,Z 方向及び法線方向の誤差を求めることで、プレスの 改良や品質管理,溶接ひずみの監視を行うことが可 能である.Fig.8に3次元形状データを示す.これら から、本装置を用いてハーフセル形状が測定できて いることを示した.



Figure 5 Line laser image



Figure 6 2D profile



Figure 7 Comparison of measured shape and design



Figure 8 3D shape of a half cell

5. 測定実験

測定精度の評価のため, CMM での測定結果との比較をおこなった. Fig.9 は設計値からの法線方向のずれの測定結果を CMM 測定と比較したものである. 各々90°毎に4プロファイル測定している.

測定結果は、ほとんどの領域で CMM 測定結果との誤差は 0.1mm に収まっている.しかし、X 面の測定では、一部のデータに 0.4mm 程度の誤差が生じている.これは、レーザと測定面、カメラの位置関係の変化のため、測定画像のレーザ輝度変化が大きく変わってしまい、カメラ上のレーザラインの輝度が強すぎてしまうためサチュレーションをおこし、中心検出がうまく行っていないことに起因する.そこで、サチュレーションに対応した中心検出アルゴリズムを開発し、形状算出をやり直した.結果をFig.10に示す.CMM測定(紫線)とレーザ測定(水 色線)で結果がずれている箇所があるが、改善後のレーザ測定データ(赤の十字)では、CMMの測定 結果と一致しており、CMMとの誤差は 0.1mm以下に抑えることができた.



Figure 9 Measurement Result



6. 測定装置の改良

もともとハーフセル測定を目的として本研究は発生 しているが,現在はダンベル測定までも目的として いる.ダンベルは,溶接時に CP 処理をするために より鏡面に近くなり,測定条件が悪化している.こ のため,上記のようなソフトウェアによる対策では マージンがないため測定の困難さが増していくこと になる.そこで,装置のハードウェア改良を行うこ ととした.カメラは画素数を向上させ,測定プログ ラムから動的にゲイン・露出を変更させることので きる機種に変更し,レーザも青色レーザに変更して スペックルノイズの低減,輝度の向上を果たした (Table 1). Fig.11 に改良型測定装置の概要を示す.

Table 1	Improvement	of components
---------	-------------	---------------

		Old version	Improved version
Camera	Resolution	1600x1200	2592x1944
	Color	Color	Monochrome
	Gain adjustment	manual	Control by software
	Lens	Small lens for evaluation	C-mount lens (F-number 6)
Laser	Wave length	635nm	406nm
	Laser shape	Ring	Line



Figure 11 Measuring System (After Improvement)

7. 測定実験

装置改善の効果を確かめるため、改良した装置を 用いてダンベル測定実験をおこなった. ダンベルは 溶接時に化学研磨をおこなう. このため, Fig.2 に示 したようにプレスされた段階のハーフセルよりも鏡 面に近くなっており、測定難度が増している.この ため、測定対象として選択した. カメラ上のレーザ 輝度が場所により大きく変化するため、1枚の画像 のみから測定する場合には輝度不足による測定不能 点もしくはサチュレーションによる測定精度悪化点 が生じる.そこで、ゲインを変化させた2枚の画像 を取得し、測定箇所ごとに最適な画像を選択した. 測定結果を Fig.12 に示す.縦軸は設計値からの法線 方向誤差である. CMM の測定結果との誤差を Fig.13 に示す. グラフ左側のアイリス部まで含めて 全測定点にわたって測定誤差が 0.1mm 以下に収まっ ていることが確認でき、ダンベル形状が正しく測定 できていることが示されている.

8. 結言

CFF における加速空洞の開発及び製作のため,加速空洞の開発及び製作工程におけるハーフセル・ダンベル測定の意義について説明し,その要求について述べた.この要求に従い,ハーフセル形状測定装置を考案・開発した.準鏡面や測定困難部の測定に対応するため,装置の改良をおこなった.これにより準鏡面ダンベルを,アイリス部まで含めた全面にわたって0.1mm以下の精度で測定する事に成功した.この結果,本装置がハーフセル及びダンベル測定に有効であることが示された.

参考文献

[1] K.ENAMI, T.KUME, Y.HIGASHI, K.UENO, "Development of Non-contact 3D Measurement System for Parts of Accelerator Cavities", euspen 11th International Conference, pp. 68-71, Como, Italy, May. 2011.



Figure 13 Difference from CMM data